

國立交通大學  
電機與控制工程學系  
碩士論文

利用 SOI 基板製作之吸收式微光點形狀量測系統

Absorption Type Micro Optical Spot Profile  
Measurement System in SOI Substrates

研究生：潘均宏

指導教授：邱一 博士

中華民國九十五年十月

利用 SOI 基板製作之吸收式微光點形狀量測系統

Absorption Type Micro Optical Spot Profile  
Measurement System in SOI Substrates

研究生：潘均宏

Student：Chun-Hung Pan

指導教授：邱一

Advisor：Yi Chiu

國立交通大學 電機資訊學院

電機與控制工程學系

碩士論文

A Thesis

Submitted to Department of Electrical and Control Engineering

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao Tung University

In Partial Fulfillment of the Requirement

For the Degree of

Master

In

Electrical and Control Engineering

October 2006

Hsinchu, Taiwan, R.O. C

中華民國九十五年十月